

硬質アルマイト皮膜評価

三和メッキ工業株式会社

絶縁破壊電圧				
膜厚 (μm)	絶縁破壊電圧 (皮膜-皮膜) V		絶縁破壊電圧 (皮膜-素地) V	
28.4	1441	25 V / μm	879	31 V / μm
28.5	1391	24 V / μm	807	28 V / μm
29.1	1429	24 V / μm	860	30 V / μm
46.6	1678	18 V / μm	933	20 V / μm
50.8	1694	17 V / μm	898	18 V / μm
51.0	1629	16 V / μm	977	19 V / μm